



点击即可启用 Adobe Flash Player

科研成果

科研成果

当前位置: [首页](#) > [学科建设](#) > [科研成果](#) > [正文](#)

• [学科简介](#)

• [科研成果](#)

• [格致大讲堂](#)

• [学术交流图片](#)

• [科技处文件与通知](#)

- [课程网站](#)
- [省级实验示范中心](#)
- [表格下载](#)
- [办公电话](#)

部分获奖成果

发布日期: 2013年03月25日 04:31 浏览次数:97

隆重庆祝《中华人民共和国专利法》实施十周年

中国专利十年成就展

吉首大学: 半导体加速度传感器——银奖

中国专利十年成就展评审委员会

一九九五年三月

吉首大学:

你单位新型簧片式“硅加速度传感器和压力传感器”荣获’94湖南省科技创新金奖

’94湖南新技术新产品交易会科技创新奖评委会

一九九四年五月

吉首大学:

你单位TIA型系统仪表级“压阻式硅加速度计”在’97

全国(HN)新技术新产品交易会中, 被评为科技创新金

奖, 特发此证。

’97全国新技术新产品交易会评奖委员会

一九九七年六月

实用新型专利证书

实用新型名称: 半导体加速度传感器

设计人: 温明生、唐世洪、杨复兴、刘庆海、田景群、张国华

专利号: ZL 93 2 34218.3

专利申请日: 1993年6月28日

专利权人: 吉首大学

该实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权。

局长：高卢麟

1994年4月8日

实用新型专利证书

实用新型名称：半导体压力传感器

设计人：温明生

专利号：ZL 92 2 17999.9

专利申请日：1992年10月6日

专利权人：吉首大学

该实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行

初步审查，决定授予专利权。

局长：高卢麟

1993年4月16日

国家科技成果证书

证书编号：014017

项目名称：簧片式力学量敏感硅芯片和两种传感器的研制

完成单位：吉首大学

国家登陆号：942573

登陆日期：1995年7月

中华人民共和国国家科学技术委员会

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

Copyright © 2011-2013 吉首大学物理与机电工程学院

地址:湖南省吉首市人民南路120号,邮编:416000 电话: 0743-8564492 传真: 0743-8564492 邮 箱: phy@jsu.edu.cn